

Valérie Thoraval **04.72.32.50.60**



SCIENCES ANALYTIQUES ICP-MS ET ICP-AES

OBJECTIFS

Proposer aux participants les deux aspects importants de la spectrométrie plasma ICP.
Présenter les avantages et les limites des ICP-MS et ICP-AES en insistant sur l'apport de la MS dans le domaine de l'analyse de traces, de l'analyse isotopique et des nanoparticules.
Aborder les avancées technologiques en spectrométrie ICP – MS: cellules de collisions/réactions.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

/ THEORIE

LES PLASMAS

Notions sur les plasmas de type ICP en tant que source d'ions et source de photons

La spectrométrie AES (Atomique Emission Spectroscopy):

- Instrumentation (séparation et détection des longueurs d'ondes)
- Avantages et limitations

La spectrométrie de masse :

- Quadripole/haute résolution/cellules de collisions
- Avantages et limitations

LA QUANTIFICATION

Aspect quantitatif et semi quantitatif des deux techniques Etalonnage externe, interne et méthode des ajouts dosés en spectrométrie ICP/AES Etalonnage et dilution isotopique en spectrométrie ICP/MS

SPÉCIATION

ABLATION LASER

ANALYSE DE TRACES

COMPARAISON DES PERFORMANCES ET LIMITATIONS DES DEUX TECHNIQUES

PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

I DEMONSTRATIONS AU LABORATOIRE

Aspects qualitatifs et quantitatifs en ICP/AES
Limites de détection (LODs)
Etalonnage interne
Présentation des outils de diagnostic permettant une analyse fiable
ICP/MS avec quadripole (avec ou sans cellule)
Haute résolution

Coordonnées

CPE Lyon Formation Continue

41 rue Garibaldi – 69006 LYON

04.72.32.50.60



DURÉE

3 jours 21 heures



SESSIONS

• 27 - 29 mai 2026 en présentiel à Lyon



FRAIS D'INSCRIPTION (DÉJEUNER INCLUS)

2 005 € HT



PRÉREQUIS & PUBLIC CONCERNÉ

Ingénieurs Techniciens supérieurs Techniciens